## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-219801

(43)Date of publication of application: 01.09.1989

(51)Int.Cl.

G02B 5/10

(21)Application number : 63-046480

(71)Applicant : MEITETSUKU:KK

(22)Date of filing:

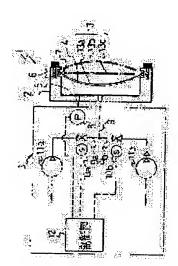
29.02.1988 (72)Inventor: ONUMA KAZUHISA

### (54) VARIABLE FOCUS TYPE REFLECTION MIRROR

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To vary the focal length of the reflection mirror continuously without replacement by providing a shell consisting of a pressure chamber and a reflection mirror holding part, a chamber pressure controller, and the reflection mirror which is varied in focal length by changing the reflection mirror into various parabolic surfaces with the pressure in the pressure chamber.

CONSTITUTION: For a concave reflecting surface 13a, an electromagnetic operation valve 10a is closed through the operation of a control part 12 and an electromagnetic operation valve 10b is opened to connect the pressure chamber 5 to a vacuum pump piping system 9b, thereby producing negative pressure by a vacuum pump 11b. The reflection mirror 4, therefore, flexes toward the pressure chamber 5 to have the concave reflection mirror 13a. For a convex reflection mirror 13b, on the other hand, the electromagnetic operation valve 10a is opened and the electromagnetic valve 10b is closed through the operation of the control part 12 to connect the pressure chamber 5 to a compressor piping system 9a, thereby producing positive pressure by a compressor 11a. The reflection mirror 4, therefore, flexes to the opposite side from the pressure chamber 5, thereby forming the convex reflecting surface 13b. When the focal length is varied, the replacing mirror 4 need not be replaced.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑲日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

#### ⑩公開特許公報(A) 平1-219801

@Int. Cl. 4

識別記号

庁内築理番号

❸公開 平成1年(1989)9月1日

G 02 B 5/10

B-8708-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

可変焦点式反射鏡

②特 顧 昭63-46480

**匈出** 願 昭63(1988) 2月29日

個発明 者

大 沼

一久

静岡県庵原郡蒲原町蒲原2丁目2番13号

の出 顧 人

株式会社メイテック

愛知県名古屋市中区栄2丁目3番1号

1. 発明の名称

可変焦点式反射鏡

2. 特許請求の範囲

圧力室及び反射鏡保持部よりなるシェルと、

前記圧力室の圧力を正圧または負圧に調節自在 な室圧調節装置と、

前記シェルの反射鏡保持部に保持され、前記圧 力室の圧力により反射面を種々の放物線面に変化 させ焦点距離を変化させる反射鏡とからなること を特徴とする可変焦点式反射鏡。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、たとえばニュートン式やカセグレ ン式協議銃などの対物鏡や副鏡に採用され、適宜 の焦点を形成すべく反射面が放物線面よりなる反 射鏡に関する。

〔従来の技術〕

た焦点距離が固定のものであった。このような反 射鏡において、その焦点距離を変える場合には反 射鏡をあらかじめ数種類用意しておき、適当な反 射鏡を選定して交換していた。

[発明が解決しようとする課題]

上述のような反射鏡では、その交換時には一時 的に観測を中断したり、装置を停止して行なわな ければならなかった。 しかも連続的な焦点距離の 変更は行なえないばかりでなく、原子力炉内や字 宙船などでの交換はほとんど困難であった。さら には交換後に微調節が必要であり熟練した作業者 が必要であるなどの課題があったo

〔課題を解決するための手段〕

本発明の可変焦点式反射鏡は、前述の課題を解 決するために、圧力室及び反射鏡保持部よりなる シェルと、このシェルの圧力室の圧力を正圧また は負圧に調節自在な室圧調節装置と、シェルの反 射鏡保持部に保持され、圧力室の圧力により反射 従来の反射鏡にあっては、パイレックスガラス 面を種々の放物線面に変化させ焦点距離を変化さ などの表面を凸面または凹面の放物線面にみがい せる反射鏡とから構成したものである。

#### [作用]

前述のように構成した本発明の可変無点式反射 鏡は、たとえば遠隔操作で室圧調節装置により、 シェル内の室圧を任意に調節できる。この室圧を 調節することにより、反射鏡が凸面または凹面状 の適宜の放物線面に撓み、適宜の位置に焦点を結 はせることができる。

このことにより、反射鏡を交換しなくても連続 的にその焦点距離を変化させることができる。し かも反射鏡の反射面側の圧力と、シェルの室圧と を等しくすることにより、平面鏡としても使用で きる。

#### 〔寒施例〕

以下、本発明の可変焦点式反射鏡の一実施例を 図面に基づいて詳述する。

第1図は、可変焦点式反射鏡(1)の概略構成図を 示す。との可変焦点式反射鏡(1)は、シェル(2)と室 圧調節装置(3)と反射鏡(4)より構成されている。

シェル(2)には、圧力室(5)が形成され、その開口 部には0リンク(6)により反射鏡(4)を気密に保持す

(2)の操作により電磁式操作弁 (10a)を開放し、電 磁式操作弁 (10b)を閉じる。圧力室(5)は<del>異態値と</del> ≠配管系(9a)に通じ、圧縮機(11a)により、正圧 となる。従って反射鏡(4)は反圧力室(5)側へ撓み凸 面状の反射面 (13b) となる。

さらには、圧力室(5)の圧力を外部圧と同一にな により平滑な反射面 (13c)となるo

反射鏡(4)の凹面又は、凸面は放物線面であり、 焦点を有することはいうまでもない。 そして圧力 計(8)により、圧力室(5)の圧を一定に維持させるこ とができると同時に、任意の反射面はを再現する ことができる。また、圧力室切の圧力は連続的に 変化させることができるため、反射鏡(4)の焦点を 連続的に変化させることができる。

なお、第2図は反射鏡(4)のその他の実施例を示 し、その裏面04をn次曲線面として、光束をより 正確に集束させるように形成したものである。 [発明の効果]

前述のような本発明の可変無点式反射鏡(1)にあ

る保持部(7)が形成されている。

シェル(2)の圧力室(5)には室圧調節装置(3)の圧力 計(8)と配管(9)が接続されている。配管(9)は圧縮機 配管系(9a)と真空ポンプ配管系(9b)とに分かれ、 電磁式操作弁 (10a)(10b)とにより圧縮機 (11a)と 真空ポンプ (11b) に適宜切換え可能に構成されて いる。この切換えは、制御部四により、電磁式操 作弁 (10a)(10b)をそれぞれ開閉切換操作すること により行なうべく構成されている。

反射鏡(4)は、薄板より成り、その反射面(3)には たとえば、アルミニウムなどの適宜の反射材料が コーティングされている。

以上のように構成した町変魚点式反射鏡(1)にお いて、凹面の反射面 (13a) とするには、制御部 03 の操作により電磁式操作弁(10a)を閉じ、電磁式 操作弁(10b)を開放する。圧力室(5)は真空ポンプ 配管系(9b)に通じ真空ポンプ(11b)により負圧と たる。従って反射鏡(4)は圧力室(5)側へ撓み凹面状 の反射面(13a)となる。

一方、凸面の反射面 (13b)とするには、制御部

っては、圧力室(5)内の圧力を室圧調節装置(3)を用 いて、たとえば遠隔操作にて任意に調節すること により、反射鏡(4)を任意の焦点距離に連続的に設 定することができる。

従って、焦点距離を変更したい場合でも反射鏡 (4)を交換しなくても可能であり、しかも連続的に るように制御してやれば、反射鏡(4)は自身の弾性 変化させることができる。さらには交換による観 剛の中断や運転の中止がなく、交換時の欲調節が 不要となり、原子力炉内や宇宙船などへ設置すれ は、その効果は計りしれない。

> また、圧力室(5)の圧力を外圧と等しくさせるこ とにより、平面鏡としても使用できる。

#### 4. 図面の簡単な説明

図面は、本発明の可変焦点式反射鏡を示し、第 1 図は第1 の実施例の概略構成図を示し、第2 図 は反射鏡の第2の実施例を示す。

1…可変焦点式反射鏡 2…シェル

3 …室圧鋼節装置

4 …反射鏡

5 小圧力室

6…0リング

7 …保持部

8 … 压力計

9 …配管

9 a … 圧縮機配管系

9 b…真空ポンプ配管系

10 a …電磁式操作弁

10 b … 電磁式操作弁

ll a …圧縮機

11 b …真空ポンプ

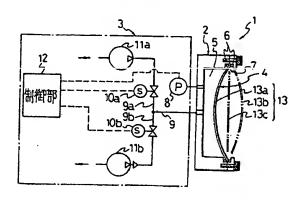
12…制御部

13 … 反射面

14 … 萬面

特許出願人 株式会社メイテック

# 第1図



第2図

